

Informacje ogólne	
Jednostka prowadząca kierunek:	Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej
Kierunek studiów:	Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Nazwa kursu:	Ochrona własności intelektualnej
Przynależność do modułu:	Ogólnoakademickie

Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	Konwersatorium
Liczba godzin kursu	15					
Liczba punktów ECTS	1					
Sposób zaliczenia	Zaliczenie na ocenę					

KARTA KURSU

Informacje ogólne o kursie

Jednostka realizująca:	Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej
Katedra/Zakład:	Katedra Inżynierii Produkcji
Osoba odpowiedzialna dydaktycznie:	Prof. ndzw. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny
Profil studiów:	Ogólnoakademicki
Forma studiów:	Stacjonarne
Poziom kształcenia:	Poziom I
Semestr:	1
Kod kursu:	
Język wykładowy:	Polski
Rodzaj kursu:	Obowiązkowy

Forma zajęć:	x						
	W	W+Ć	Ć	L	P	S	K

Cel/-e kursu

1	Zdobycie wiedzy z zakresu norm i reguł prawnych w obszarze ochrony własności intelektualnej a w szczególności ochrony własności przemysłowej.
---	---

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1	Brak wymagań wstępnych.
---	-------------------------

Efekty kształcenia dla kursu (EKP)

Wiedza:		Odniesienie do modułowych efektów kształcenia (EKM)
EKP1	Absolwent ma podstawową wiedzę w prawnej ochronie pracy, w tym w szczególności ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej	M1A_W01
EKP2	Absolwent ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej i wykorzystania regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstwa	M1A_W02
EKP3	Absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie zasad ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego (ochrony własności przemysłowej)	M1A_W03

Umiejętności:

Kompetencje społeczne:

EKP4	Absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi organizować proces permanentnego uczenia się w zakresie ochrony własności intelektualnej	M1A_K01
EKP6	Absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji podjętego zadania celowego przy działaniach własnych w zakresie sporządzania zgłoszenia patentowego	M1A_K03
EKP6	Absolwent ma świadomość ważności przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz umiejętność rozwiązywania dylematów związanych z przestrzeganiem prawa własności intelektualnej	M1A_K04
EKP7	Absolwent ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących techniki w tym również w formie zgłoszeń patentowych	M1A_K05

Osoba Odpowiedzialna Dydaktycznie	Koordinator KRK	Przewodniczący Rady Programowej Kierunku
_____ Podpis	_____ Podpis	_____ Podpis

Treści programowe			
Forma zajęć	Tematyka zajęć (bloku zajęć)	Liczba godzin	Powiązanie z efektem kształcenia dla kursu (symbol EKP)
W1	Wprowadzenie w zagadnienia prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej	1	EKP1-EKP7
W2, W3	Prawo podmiotowe i przedmiotowe ochrony znaków towarowych	2	EKP1-EKP7
W4, W5	Zakres i koszty ochrony własności intelektualnej w UE i RP	2	EKP1-EKP7
W6, W7	Organizacja patentowa w UE i RP - czas ochrony i zasięg	2	EKP1-EKP7
W8, W9	Procedura rejestracji patentów, wzorów użytkowych	2	EKP1-EKP7
W10, W11	Zasady bezpieczeństwa rejestracji, dotrzymywania terminów w kolejnych okresach i ciągłość patentów, wzorów użytkowych i innych	2	EKP1-EKP7
W12, W13, W14, W15	Prawo autorskie i przemysłowe na przykładach	4	EKP1-EKP7
SUMA GODZIN		15	
Narzędzia dydaktyczne			
1	Podręczniki		
2	Ustawy, normy i rozporządzenia		
3	Prezentacje multimedialne		
4	Projektor		
5	Komputer		
Sposoby oceny			
L.p.	Oznaczenie efektów kształcenia dla kursu	Sposób weryfikacji efektów	Zasady oceny
1	EKP1-EKP7	Sporządzenie zgłoszenia patentowego dotyczącego wybranego produktu innowacyjnego	Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych odbywa się na podstawie zgłoszenia patentowego sporządzonego indywidualnie przez każdego studenta. Ocena końcowa zależy od oceny stopnia realizacji poszczególnych części opracowania w odniesieniu do wytycznych. Wymagane jest spełnienie wymagań w co najmniej 70%.
2	EKP1-EKP7	obserwacja uczestnicząca	Aktywne uczestnictwo w wykładach, korzystanie z konsultacji
Obciążenie pracą studenta			
L.p.	Forma aktywności	Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności	
1	Uczestnictwo w zajęciach	15	
2	Opracowanie zgłoszenia patentowego	10	
SUMA GODZIN		25	
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA KURSU		[1] ECTS	
w tym liczba ECTS dla zajęć z udziałem nauczyciela akademickiego		0,6	
w tym szacunkowo dla zajęć praktycznych		0	
Literatura podstawowa			
1	B. Przybyliński, <i>Ochrona własności intelektualnej</i> , Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz, cop. 2012		
2	J. Barta, R. Markiewicz, <i>Prawa autorskie i prawa pokrewne</i> , wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014		
3	M. Bron-Wiaterek, P. Horasz, T. Szewc (red.), <i>Podstawy ochrony własności intelektualnej: praca zbiorowa</i> , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013		
4	T. Sieniow, <i>Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym: informator</i> , Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin, Warszawa 2009		
Literatura uzupełniająca			
1	Akty prawne oraz normy polskie i europejskie		
Nauczyciel prowadzący kurs			
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy	dr hab. inż. Krzysztof Nadolny		
Adres e-mail:	krzysztof.nadolny@tu.koszalin.pl		
Tel. kontaktowy:	+48 (94) 3478-412		

Autor Treści Kursu	

Podpis	
Osoba Odpowiedzialna Dydaktycznie	Koordinator KKK
_____	_____
Podpis	Podpis